

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公開番号】特開2001-318132(P2001-318132A)

【公開日】平成13年11月16日(2001.11.16)

【出願番号】特願2001-69556(P2001-69556)

【国際特許分類】

G 0 1 R 33/02 (2006.01)

H 0 2 K 17/30 (2006.01)

H 0 2 K 11/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 33/02 P

H 0 2 K 17/30 B

H 0 2 K 11/00 U

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月11日(2008.3.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電気機械の磁界解析を行う装置に於て、電気機械の製造データをロードし（104）、起磁力スペクトルを計算し（110）、固定子起磁力分布を前向き、後向き及び不動の高調波成分に分解し、透磁率分布を計算し、磁気集中を試験するようにプログラムされたプロセッサを有する装置。